

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成24年7月12日 (2012.7.12)

【公表番号】特表2010-532261(P2010-532261A)

【公表日】平成22年10月7日 (2010.10.7)

【年通号数】公開・登録公報2010-040

【出願番号】特願2010-514925(P2010-514925)

【国際特許分類】

B 0 5 B 5/16 (2006.01)

B 0 5 B 5/04 (2006.01)

B 0 5 D 1/06 (2006.01)

B 0 5 B 5/025 (2006.01)

【F I】

B 0 5 B 5/16

B 0 5 B 5/04 A

B 0 5 D 1/06 G

B 0 5 B 5/025 B

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月3日 (2011.6.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

粉体塗装材料を供給するためのシステムにおいて、粉体塗装材料源と、圧縮ガス源と、前記粉体塗装材料源に結合され前記粉体材料が噴出する開口部を有したノズルと、前記開口部から離間し、噴出した塗装材料の雲の成形を補助するデフレクターとを具備し、前記デフレクターが、該デフレクターの半径方向の成分とともに延びる少なくとも 1 つの第 1 通路であって、圧縮ガス源に連通し、噴出する塗装材料の雲内へ半径方向にガスを噴出する第 1 通路を含んで成る粉体塗装材料の供給システム。